



2836

P/189-166

RECEIVED
TECHNOLOGY CENTER 2800
AUG 14 2003

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of New York, New York
Jose Ignacio Bueno RUIZ et al. Date: July 29, 2003
Serial No.: 10/042,790 Group Art Unit: 2836
Filed: January 8, 2002 Examiner: ---

For: REMOTE ACTIVATION MECHANISM FOR EQUIPMENT HOLD DOWN AND
RELEASE

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

SUBMISSION

Sir:

Submitted herewith is a copy of a search report issued by a patent searching authority other than the PTO and the cited art together with a form listing the same for the convenience of the Examiner.

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to:
Commissioner for Patents P.O. Box 1450,
Alexandria, VA 22313-1450, on July 29, 2003

Robert C. Faber

Respectfully submitted,

Robert C. Faber

Registration No.: 24,322
OSTROLENK, FABER, GERB & SOFFEN, LLP
1180 Avenue of the Americas
New York, New York 10036-8403
Telephone: (212) 382-0700

RCF:mjb
Enclosures

APPLICANT'S ART CITATION <small>(Use several sheets if necessary)</small>  	Application 10/042,790		OFGS File No. P/189-166				
	Applicant Jose Ignacio Bueno RUIZ et al.						
	Filing Date January 8, 2002		Group Art Unit 2836				
U.S. PATENT DOCUMENTS							
Examiner Initial	Document Number	Date MM-YYYY	Name	Class	Sub-class	Filing Date If Appropriate	
	US-5,282,709	02-1994	Chaput et al.	411	433		
	US-4,941,790	07-1990	Kirn	411	432		
	US-5,722,709	03-1998	Lortz et al.	294	86.4		
	US-5,160,233	11-1992	McKinnis	411	433		
	US-						
	US-						
	US-						
	US-						
FOREIGN PATENT DOCUMENTS							
	Document Number	Date MM-YYYY	Country	Class	Sub-class	Translation	
						Yes	No
	WO 00/17051	03-2000	PCT			X (Abstract Only)	
	07187094	07-1995	Japan			X (Abstract Only)	
OTHER DOCUMENTS (Including Author, Title, Date, Pertinent Pages, Etc.)							
Examiner		Date Considered					
<small>AMINER: Initial if citation considered, whether or not citation is in conformance with MPEP § 609; Draw line through citation if not in conformance and considered. Include copy of this form with next communication to the applicant.</small>							



OFICINA-ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS
ESPAÑA

⑪ ES 2 188 331

⑫ N.º solicitud: 200002277

⑬ Fecha de presentación de la solicitud: 20.09.2000

⑭ Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

⑮ Int. Cl.7: B64G 1/64, F16B 37/08

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoría	Documentos citados	Reivindicaciones afectadas
A	US 5282709 A (CHAPUT, DALE T. et al.) 01.02.1994, todo el documento.	1-5,11
A	US 4941790 A (KIRN, MANFRED) 17.07.1990, columna 6, línea 50 - columna 7, línea 49; figuras 1,2.	6,7,10
A	JP 07-187094 A (NEC CORP.) 25.07.1995, resumen; figuras 1,2.	1,8,9,11
A	WO 0017051 A (DAIMLER CHRYSLER AG.) 30.03.2000, resumen.	1,8,9,11
A	US 5722709 A (LORTZ, BRADLEY K. et al.) 03.03.1998, columna 2, líneas 5-45; figura 1.	
A	US 5160233 A (MCKINNIS, DARIN N.) 03.11.1992, columna 2, líneas 35-65; figura 1.	

Categoría de los documentos citados

X: de particular relevancia

O: referido a divulgación no escrita

Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la misma categoría

P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación de la solicitud

A: refleja el estado de la técnica

E: documento anterior, pero publicado después de la fecha de presentación de la solicitud

El presente informe ha sido realizado

para todas las reivindicaciones

para las reivindicaciones nº:

Fecha de realización del informe 09.05.2003	Examinador D. Hermida Cibeira	Página 1/1
--	----------------------------------	---------------